

日本電子顕微鏡学会会報

2000
No.3

社団法人 日本電子顕微鏡学会

■2000年11月30日発行

■〒113-8622 東京都文京区本駒込5-16-9
(財)日本学会事務センター内

■TEL: 03-5814-5801 ■FAX: 03-5814-5820
■E-mail: jsem@bcasj.or.jp
■URL: <http://www.bcasj.or.jp/jsem/>

◇第57回学術講演会について

会期: 2001年5月10日(木)~5月12日(土)

会場: アクロス福岡(福岡市中央区天神)

実行委員長: 柴田洋三郎(九州大学大学院医学研究院)

準備委員長: 木下智見

準備副委員長: 猪口哲夫

実行委員: 飯島忠彦, 今山修平, 上原清子, 牛木辰男, 梅田昭子, 小川皓一, 桑野範之, 田中鉄士, 友清芳二, 長門俊一, 中村桂一郎, 永山在明, 藤田守, 藤本淳, 堀田善治, 松村晶, 真鍋武志, 村田長芳, 吉塚光明

プログラム委員長: 友清芳二(材料系), 永山在明(生物系)

プログラム委員: 進藤大輔, 木本浩司, 保田英洋, 砂子沢成人, 及川哲夫, 杉山昌章, 弘津禎彦, 平山司, 板倉賢, 渡辺万三志, 桑野範之(以上, 材料系), 雨宮次生, 飯島忠彦, 今山修平, 上原清子, 牛木辰男, 梅田昭子, 小川皓一, 加藤征治, 川淵優, 小路武彦, 島田達生, 菅沼龍夫, 豊島邦昭, 年森清隆, 長門俊一, 中村桂一郎, 藤田守, 藤本淳, 村田長芳, 吉塚光明(以上, 生物系)

問い合わせ先: 〒812-8582 福岡市東区馬出3-1-1

九州大学大学院医学研究院形態機能形成学分野

日本電子顕微鏡学会第57回学術講演会実行委員会

TEL: 092-642-6051 FAX: 092-642-6202

E-mail: jsem@med.kyushu-u.ac.jp

なお, 詳細については同封の募集要項を参照ください。

◇第11回電子顕微鏡大学について

日本電子顕微鏡学会は材料研究に従事する研究者や技術者, 初心者を対象に電子顕微鏡の基礎技術についてのセミナー「電子顕微鏡大学」を企画しています。電子顕微鏡の予備知識がなくても受講できる, 平易でしかも実際に役立つ講義内容が特徴です。

受講希望及び詳細については葉書または FAX で下記までご連絡ください。プログラム等, 詳細をおってお知らせします。

電子顕微鏡大学企画委員長 飯島澄男

会期: 2001年4月19日(木), 20日(金)

会場: 東京大学山上会館(東京都文京区)

連絡先: 〒113-0033 東京都文京本郷7-3-1

東京大学工学部マテリアル工学科 別館402

電子顕微鏡大学事務局

FAX: 03-5802-3383

E-mail: dendai@emc.t.u-tokyo.ac.jp

◇平成12年度電子顕微鏡技術研究会(非生物系)

【日本電子顕微鏡学会関西支部主催】

「最先端の光・電子デバイスと電子顕微鏡法」

開催日: 平成12年12月8日(金)

会場: 大阪大学医学部銀杏会館

吹田キャンパス: 吹田市山田丘2-2

(<http://www.osaka-u.ac.jp/annai/campus/access.html>)

参加費: 会員・学生 無料, 非会員 1,000円

テキスト代: 1,000円

【プログラム】

研究会の主旨(10:00~10:10) 竹田精治(大阪大学)

チュートリアル(10:10~11:50)

(1) TEM法による構造解析の基礎

寺内正己(東北大学科学計測研究所)

(2) CL法による電子状態解析の基礎

大野裕(大阪大学大学院理学研究科物理)

チュートリアル(13:10~14:00)

(3) 電子線ホログラフィーによる電場・磁場解析の基礎

平山司((財)フayinセラミックスセンター試験研究所)

応用(14:00~15:00)

(4) ナノ半導体デバイスの電顕評価法

広瀬幸範, 橋川直人, 福本晃二, 益子洋治

(三菱電機(株)ULSI技術開発センター)

(5) LSI の新しい電顕観察法

中島 蕃

(NTT エレクトロニクス(株)LSI 事業本部 SA センター)

トピックス (15:40~16:50)

(6) ナノ半導体表面の新しい定量評価法

菅原康弘 (大阪大学大学院工学研究科電子工学)

(7) 新しい電顕技術と半導体デバイス解析

木村吉秀 (大阪大学大学院工学研究科物質生命工学)

おわりに (16:50~17:00) 関西支部長 弘津禎彦

* 配布資料の準備の都合上, 参加を希望される方は予め下記までお申し込み下さい。

大阪大学産業科学研究所電子顕微鏡室 花田 剛

E-mail: hanada@sanken.osaka-u.ac.jp

FAX: 06-6879-8434

◇平成13年度研究部会・分科会募集・公募の案内 —

公募要項の請求, 手続きの詳細などは学会事務局へご連絡ください。募集の締切は2000年12月22日(金)(必着)です。

◇第45回シンポジウム論文集頒布について —

2000年11月21日から22日に岡崎国立共同研究機構コンファレンスセンターで開催した第45回シンポジウム(テーマ: 視る限界を越えて)では論文集を発行しました。ご希望の方は下記へご連絡下さい。

問い合わせ先: 〒113-8622 東京都文京区本駒込5-16-9

財団法人日本学会事務センター事業部

E-mail: sub@bcasj.or.jp

TEL: 03-5814-5811 FAX: 03-5814-5822

◇ホームページについて —

学会ではホームページを開設しています。会員各位のご意見をお待ちしております。URL は以下のとおりです。

URL: <http://www.bcasj.or.jp/jsem/>

また, 学会の E-mail アドレスは以下のとおりです。

jsem@bcasj.or.jp

◇関係学協会のお知らせ

1) 7th Symposium Microjoining and Assembly Technology in Electronics

期 日: 2001年2月1日~2日

会 場: パシフィコ横浜

問い合わせ先: 溶接学会 Mate2001 事務局

TEL: 06-6879-8698

2) 第48回応用物理学関係連合講演会

期 日: 2001年3月28日~31日

会 場: 明治大学(東京都千代田区)

問い合わせ先: 応用物理学会

TEL: 03-3238-1044

3) 金属学会セミナー「集合組織形成の謎にせまる」

期 日: 2001年1月23日

会 場: 化学会館(東京都千代田区)

問い合わせ先: 日本金属学会

TEL: 022-223-3685

4) 「極薄シリコン酸化膜の形成・評価・信頼性」

(応用物理学会薄膜・表面物理分科会第6回研究会)

期 日: 2001年1月26日~27日

会 場: 熱川ハイッ(静岡県賀茂郡)

問い合わせ先: 東芝 山田啓作

TEL: 048-574-2783

5) 「酸化物材料の薄膜化と表面評価技術」

(日本表面科学会関西支部第2回研究会)

期 日: 2001年1月16日

会 場: 奈良先端科学技術大学院大学

問い合わせ先: 松下電器産業先端技術研究所 瀬恒謙太郎

TEL: 0774-98-2509